(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-215720

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

厅内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01J 37/22

37/20

С

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出顯番号	特顯平57352	(71)出題人 000005108
		株式会社日立製作所
(22)出願日	平成5年(1993)1月20日	東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
		(71)出願人 000233240
		日立計測エンジニアリング株式会社
		茨城県勝田市堀口字長久保832番地 2
		(72)発明者 四辻 貴文
		茨城県勝田市堀口字長久保832番地 2 日
		立計測エンジニアリング株式会社内
		(72)発明者 小林 弘幸
		茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立
		製作所計測器事業部内
		(74)代理人 弁理士 小川 静男
		CALCAN NAT AND MY

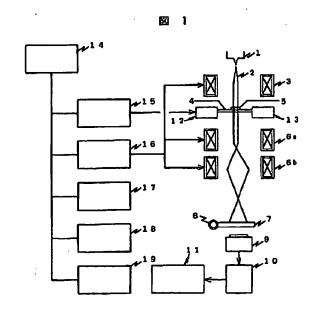
(54) 【発明の名称】 電子顕微鏡

(57)【要約】

【目的】電子顕微鏡において従来手作業で行っていた試料の検索を、CPUを用いて試料台の移動を自動化し、 試料の検索効率の高い電子顕微鏡を提供することにある。

【構成】試料5を装着した試料台4を透過電子線像の倍率に連動した移動量で、X軸, Y軸の2方向に自動的に移動させる。試料台4の移動範囲,移動速度,加減速時間等の駆動の条件を、条件表示CRT19に表示し、操作部18で駆動の条件を設定することで、指定範囲内の試料5の検索を行えるように構成する。

【効果】従来手作業で行っていた試料の検索を自動化することで、短時間で効率良く試料の検索が可能となり、電子顕微鏡の操作性が飛躍的に向上する。



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06-215720

(43) Date of publication of application:

05.08,1994

(51)Int.Cl.

H01J 37/22 H01J 37/20

(21) Application number:

05-007352

(71) Applicant:

HITACH LTD

(22) Date of filing:

20.01.1993

(72)Inventor:

HITACHI INSTR ENG CO LTD

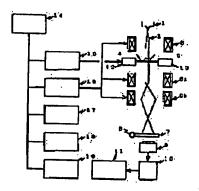
YOTSUTSUJI TAKAFUMI KOBAYASHI HIROYUKI

(54) ELECTRON MICROSCOPE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an electron microscope having high detection efficiency for a sample by achieving the retrieval of samples, which is conventionally carried out manually, in an electron microscope by automating the movement of a sample board by using a CPU.

CONSTITUTION: A sample board 4, in which a sample 5 is fitted, is automatically moved in the two direction of axes X and Y by the amount of movement interlocking with the magnification of a transmission electron beam image. Operational conditions such as the range of movement, the velocity of movement, and acceleration/deceleration time are displayed on a condition display CRT 19, and the retrieval of a sample 5 in a designated range is carried out by setting the operational conditions by an operation part 18. Effective retrieval of samples can be achieved in a short period of time by automating the retrieval of samples which is conventionally carried out manually, and the operability of the electron microscope is drastically improved.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office